

(China)

EV GROUP BRINGS REVOLUTIONARY LAYER TRANSFER TECHNOLOGY TO HIGH-VOLUME MANUFACTURING WITH EVG®850 NANOCLEAVE™ SYSTEM – December 13, 2023

EV Group today introduced the EVG®850 NanoCleave™ layer release system—the first product platform to feature EVG's revolutionary NanoCleave technology. The EVG850 NanoCleave system enables nanometer-precision release of bonded, deposited or grown layers from silicon carrier substrates using an infrared (IR) laser coupled with specially formulated inorganic release materials in a proven, high-volume-manufacturing (HVM) capable platform.





EVG*850 NanoCleave³⁰层剥离系统内部

硅载体有利于3D堆叠和后端处理

在3D集成中,玻璃基板已成为通过与有机粘合剂的临时键合来构建器件层的一种既定方法,使用紫外线(IV)波长激光溶解粘合剂并剥离器件层,然后将器件层 水久键合至最终产品的晶限上。然而, 半导体制造设备主要围绕硅设计,需要进行品费的升级才能用于加工玻璃基板。此外,有机粘合剂的加工温度通常低于300 。C,因此只能用于后端加工。

使硅载体具有无机剥离层避免了这些温度和玻璃载体兼容性问题。红外激光还可以达到纳米级切割精度,能够在不改变记录工艺的前提下加工极薄的器件品 片。这种薄器件层进行后续堆叠,可实现更高带宽的互连,并为下一代高性能器件设计和芯片分别带来新的机遇。

下一代晶体管节点需要采用薄层转移工艺

此外。3的米以下节点的晶体管路线附还要求采用新型架构和设计创新。如理人式电源轨、背面功率输送网络、互补场效应晶体管(CFET)和2D原子通道等,这些都需要对极海材料进行层转移。硅极体和无机剥离层能够满足前强制造流程对工艺清洁度、材料推容性和较高工艺温度的要求。然而,迄今为止,硅碳体仍须通过研修、抛光和蚀刻等工艺才能完全去除。导致工作器件层表面出现微米级变化,因此这种方法不适合在高级节点进行海层填叠。

"可剥离"的熔融键合

EVGS50 NanoCleave利用红外激光和无机剥离材料,能够在生产环境中以前来精度对硅载体进行激光切割。这种创新工艺无需使用玻璃基板和有机粘合剂,实现了超薄层转移,而且能够兼容下游工序的前端工艺。EVGS50 NanoCleave兼容高温(最高可达1000°C),支持要求最待刻的前端工艺。至温红外切割工艺也确保了器件层和最体基板的完整性。层转移工艺还无需使用与最体晶片研修、操光和蚀刻相关的品质溶剂。

EVGS50 NanoCleave与EV集团业内领先的EVGS50系列自动临时键合/剥离及"绝缘体上硅"(S0I)键合系统基于相同的平台,采用紧凑设计,晶圆处理系统已通 计非量生产(RVD)验证。

EV集团研发项目经理Bernd Thallner博士介绍说: "EV集团创办40多年以来始终走在行业前端,坚持探索新技术,服务于微来和纳米制造技术的下一代应用。 近来,3D和异构集成已成为提升新一代半导体器件性能的重要驱动因素,反过来又使品圆键合成为改进PPACt(功率、性能、面积、成本和上市时间)的关键工艺。 凭借新型EVG850 NanoCleave系统,EV集团通过一个多功能平台融合了临时键合和熔融键合的优势,帮助客户在先进封装和下一代微缩晶体管的设计和制造领域扩展未来路线图。"

关于 EV集团(EVG)

EV集团(EVG) 是为半导体、微机电系统(MEMS)、化合物半导体、功率器件和纳米技术器件制造提供设备与工艺解决方案的领光供应商。主要产品包括:品圆健合、薄品圆处理、光刻/光刻纳米压印(NIL)与计量设备。以及光刻股涂布机、清洗机和检测系统。EV集团成立于1980年,可为全球各地的客户和合作伙伴网络提供服务与支持。

机构) 大大机构 「 国家主席 「 国务应 」 最高人民法定 」 最高人民检察以 」 或协机构 」 民主党派 (群众团体) 胜外机构 」 友情既提

中国互联网造法和不良信息草振中心 | 中国互联网视听节目服务自律会的 | 网络110报警服务 | 12321垃圾信息草报中心 | 中国新河网站联盟

版权所有 中間互联网新河中心 电话: 86-10-88828000 京ICP证 040089号 网络传播视斯节目许可证号:0105123 京公网安备110108006329号 京网文[2011]0252-085号

http://science.china.com.cn/2023-12/13/content_42633546.htm